PAT-NO: JP362137504A

DOCUMENT- JP 62137504 A

IDENTIFIER:

TITLE: WIDTH MEASURING APPARATUS AND SURFACE DEFECT

DETECTOR FOR PARTIALLY CLAD MATERIAL

PUBN-DATE: June 20, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

OKAZAKI, SUSUMU

NEMOTO, ARATA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

SUMITOMO SPECIAL METALS CO LTD N/A

APPL-NO: JP60278811

APPL-DATE: December 10, 1985

INT-CL (IPC): G01B011/04 , G01N021/88 , G01B011/24 , H01L021/66

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable a <u>width measurement</u> and a defect inspection accurately free from effect of changes in brightness level, by analyzing a binary-processed signal of a differentiation waveform of a photography signal.

CONSTITUTION: An image sensor <u>camera</u> 4 is positioned and when a clad material 1 is conveyed with the rotation of a table roll 2, the surface of the clad material 1 is irradiated widthwise with light from a light source 3 and photographed with the <u>camera</u> 4. The photography signal is inputted into a differentiation circuit 5, the differentiation signal is made graphic as binary-coded signal with a binary-coding circuit 6 and then a width calculating section 7 calculates widths of the clad portion and the substrate portion

BEST AVAILABLE COPY

separately. The calculated values undergo an A/D conversion 10 and are fed to a recorder 11. With a decision circuit 12, an alarm 13 is driven when an allowable range is exceeded.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

a de la companya de l

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-137504

①Int.Cl.4 G 01 B 11/04 G 01 N 21/68 # G 01 B 11/24 H 01 L 21/66 砂公開 昭和62年(1987)6月20日

H-7625-2F E-7517-2G G-8304-2F

7168-5F

-5F 審査請求 未請求 発明の数 3 (全6頁)

40発明の名称

. . . .

部分クラッド材の幅測定装置及び表面欠陥検出装置

②特 顧 昭60-278811

進

新

塑出 願 昭60(1985)12月10日

個発明者 岡崎

吹田市南吹田 2 丁目 19番 1 号 住友特殊金属株式会社吹田

製作所内

仍 発明者根本

吹田市南吹田 2 丁目 19番 1 号 住友特殊金属株式会社吹田

製作所内

の出願 人 住友特殊金属株式会社の代理 人 弁理士 河野 登夫

大阪市東区北浜5丁目22番地

1. 発明の名称 部分クラッド材の幅測度装置及 び表面欠陥検出装置

2. 特許請求の範囲

1. 蒸板部となる金属条の部方向の一部に他の金属条を基板部長手方向にクラッド部として 銀ね合せた部分クラッド材を少なくとも一次 元のイメージセンサにて提像し、摄像信号に 基づき基板部及び/又はクラッド部の幅を測 定する装置において、

議律信号を微分する微分回路と、その微分信号を適宜レベルで 2 値化する 2 値化回路と、その 2 値化信号に基づき基級部及びクラッド部のエッジ位置を検知して基版部及び/文はクラッド部の報告算出する幅算出即とを其備することを特徴とする部分クラッド材の幅別定途位。

2. 基版部となる金属泉の幅方向の一部に他の 金属泉を基版部長平方向にクラッド部として 重ね合せた即分クラッド材を少なくとも一次 元のイメージセンサにて過像し、機像信号に 基づき基級部及び/又はクラッド部の帽を測 定する機能において、

機像信号を級分する数分回路と、その級分信号を適宜レベルで2値化する2値化回路と、その級化する2値化信号に基づき基板部及びクラッド部のエッジ位置を検知して基板部及びグスはクラッド部の幅を算出する幅算出してクラッド部の幅を計測する取散値とを具備し、前記イメージセンサの部分クラッド材に対する発学的角度合せを可能としてあることを特徴とする部分クラッド材の幅測定設置。

3. 基板となる金属条の幅方向の一部に他の金属条を基板長手方向に貫ね合せた部分クラッド材を少なくとも一次元のイメージセンサにて環境し、提康信号に基づき部分クラッド材の表面欠階を検出する装置において、

撮像信号を微分する設分回路と、その微分 信号を選定レベルで2値化する2値化回路と、 その2値化信号のパルス数に基づき部分クラッド付の表面欠陥を検出する欠陥検出器とを 具備することを特徴とする部分クラッド付の 表面欠陥検出整備。

3. 発明の詳細な説明

. . . .

【座業上の利用分野】

本発明はICのリードフレームの素材の如く、金属条の個方向の一部に金属条の長手方向に他の金属条を質ね合せた部分クラッド材の顧識工程または検査工程に設けられ、基板部及びノ又はクラッド部の幅の測定または表面欠陥の検出に用いる鏡便に関する。

〔從来技術〕

使来、第 8 図に示す如き基板となる金属条の軽 方向の一部に他の金属条を基板負責手方向に重ね 合せたクラッド材(図中(ア)。(ウ)は基板部。 (イ)はクラッド部を示す)の各部の幅は、クラッド材に光を照射してクラッド材をイメージセン サカメラにで振像し、その反射光の輝度を表す攝 依信号を適当なレベルで 8 値化して、その 2 値化

面欠陥を検出していた。

(発明が解決しようとする問題点)

ところが上述した如き幅測定では、光源のクラッド付に対する角度等の照射条件または製造条件のバラツキにより、条母または条の長平方向における反射光の輝度レベルのバラツキが起こり、側えば第18回に示す如き輝度信号の故形図になる。 そしてこれを2値化して得られる2値化故形図にないては基板部及びクラッド部の境界が明瞭でないてない、基板部をクラッド部(またはその逆)と誤即して正確な幅測定値が得られないことがあるという欠点があった。

また基板部とクラッド部とで 2 種類の 2 値化レベルを設定さす必要があり、その作業が煩わしいという無点があった。また表面欠陥の検出において、値の部分からの影響を防ぐために基版部或いはクラッド部をマスキングする必要があるが、幅が変化するごとにマスクを表えなければならないという難点があった。

更にイメージセンサカメラのクラッド付に対す

哲号の信号幅に基づいて集出されていた。

第10回は退像信号を示す波形圏であって、図中 (ア), (イ), (ウ)は第2回の(ア), (イ), (ウ)の各部に対応しており、クラッド部(イ) は蓋板部(ア), (ウ)に比べ輝度レベルが高く なっており、また同じ部分であっても輝度レベル にパラツキがある。

また第11図(c)、 向は、第10図を第10図に破壊で示す 2 種類 (基版部用及びクラッド部用) のレベルにて 2 値化して得た波形図であり、基版部とクラッド部とでは反射光の輝度レベルが異なることを利用して、第11図 (エ), (オ) の各部分の幅を計測し、基板部全幅及びクラッド部 (イ) の幅を計測していた。

一方表面欠陥の検出において、例えばクラッド 部における欠陥検出の際は、基板部をマスキング し、協測定と関係に提않信号を適当なレベルで 2 値化して、そのレベルに達しない信号を欠陥信号 として検知し(例えば 3 値化信号波形を示す第12 図において図中(4)の部分が欠陥信号である)、要

る傾角の大きさによりクラッド材්を方向の感度が 異なり、測定課金が生じることがあるが、これに ついての対策は繰じられていなかった。

[問題点を解決するための手段]

本発明は斯かる事情に離みてなされたものであ り、クラッド材の反射光の解皮を表す磁像信号を 散分してその数分信号を2彼化し、クラッド材基 板部及びクラッド節のエッジを検知して基版部及 び/又はクラッド部の橋を測定する、繋いは間様 にして得た?値化値号の立上り、立下りの数で欠 随の有無を検出することにより、反射光の輝度レ ベルのバラツキに影響されることなく常に正確な 幅刻定及び欠陥検出が行なえ、2値化レベルが1 横領で済み、しかも欠陥校出においてマスキング の必要がなく、更に顕微眈を使用して測定した実 際値に輻針迦器の出力値を一敗させるべく、イメ ージセンサカメラのクラッド材に対する角度を予 め光学的に個笛することにより、光学的条件の不 曳に図る**冽定棋巻発生を防止できる部分クラッ**ド 付の領湖定論を及び麦面欠除技出装置を提供する

ことを目的とする。

n * a * b

本発明に係る部分クラッド材の幅測定装置は、 基版部となる金属条の幅方向の一部に他の金属条 を基板部基手方向にクラッド部として重ね合せた 部分クラッド材を少なくとも一次元のイメージセ ンサにて振像し、攝像信号に盗づき基根部及び/ 又はクラッド部の幅を測定する装配において、径 像信号を散分する微分回路と、その微分信号を通 宜レベルで2値化する2値化回路と、その2値化 信号に基づき基根部及びクラッド部のエッジ部の エッジ位置を検知して基框部及び/又はクラッド 部の幅を算出する幅算出部とを具備することを特 徴とすること、及びクラッド部幅を計測する顕微 鏡を具備し、イメージセンサの光学的な角度合せ **も可能としてあることを特徴とし、また本発明に** 係る部分クラッド材の壁面欠階検出装置は前記 2 値化信号のパルス数に基づき表面欠陥を検出する 欠陥検出腎を具備することを特徴とする。

(作用)

本角明においては謹续信号の微分波形の2値化

それを微分処理し、微分回路をにて微分処理された信号は2値化回路をにてある適当なレベルで2値化される。更に2値化阻路をの処理信号に基づき幅算出部7にて基板節幅及びクラッド部幅が算出されるようになっている。

また幅算出部でにロブス変換器10を介在して記録計11を接続してあり、速線的に基板部及びクラッド部の領の推移が記録できる。また機算出部で に算出値幅が許容範囲内かどうかを利定する利定 回路13、また制定回路12に警報器13を接続してあ り、基板部またはクラッド部の個が異常値を示し た場合、警報信号が表示される。

一方、幅測定用のイメージセンサカメラ4と間様に、クラッド材1裏国を操像するイメージセンサカメラ14がクラッド材1から選長機関させて投けてあり、イメージセンサカメラ14には前記数分回路5、2値化回路6と同様の機能を有する数分回路15、2値化回路16の扱理信号に基づら表面欠陥を検出する欠陥検出器17が接続されてい

処理信号を分析することにより、 郷皮レベルのパラッキがあっても基版部及びクラッド部においては 2 値化信号は 0 になり、クラッド材の適面位置及び基級師とクラッド部との境界位置だけが複雑なパルス被形になるので、 郷度レベルの変化の影響を受けずに正確な幅測定及び欠陥検出が行える。 (実施例)

以下本発明をその実施例を示す図面に基づき娩 切する。第1回は本発明装置の模式図であり、図 中1は図示しない駆動系の動作によるテーブルロ ール2、2…の回転に伴なってその憂乎方向(図 中白被矢符方向)に厳選されるクラッド材である。 第2図にその解視図を併せて示してあるクラッド 材1は、基板が425/ft: - Fe合金からなり、その実 面の種方向一部に A S を長手方向に重ね合せたク ラッド部18を有している。

また図中3は光調、4は光調3から検射した光によりクラッド材1表面を提供するイメージセンチカメライカスラである。そしてイメージセンサカメラ4から振像画像のビデオ信号を微分回路5は受けて

る。イメージセンサカメラも、14は何れも 2 次元 用のイメージセンサであり、それらの走査方向は クラッド付 1 の散送方向に交叉するようになって いる。

またクラッド材1 放送方向上後には、マイクロメータ 9 に連結する顕微鏡 8 がクラッド材 1 から 遺母離隔させて放けであり、原微鏡 8 にてクラッド材 1 を観察しながら顕微鏡 8 内の線に基板師と クラッド部との境界を合せ(第 9 図参照)、次に 視野を移し、他方の境界に顕微鏡 8 内の線を合せ て、マイクロメータ 8 にてクラッド部幅を針測す るようになっている。

次に本発明数量によってクラッド材の幅加定を 行う場合の具体的作業学順について説明する。ま ずイメージセンケカメラ4の位置合せについて説 明する。顕微鏡8にてクラッド材1を観察し、製 微鏡8内の鏡に基版師とクラッド研との境界を順 次合せ(第9回参照)、マイクロメータ9にてタ ラッド師幅を計測する。そしてクラッド材1のそ の計測部分の位置をイメージセンサカメラ4の提 野に移し、クラッド部幅計測値に前記略算出部での出力値を等しくするように、イメージセンチカメラ 4 のクラッド材 1 に対する傾角 (第 1 図中の) 等の入射条件を調節すると共に、イメージセンサカメラ 4 にに対すると共ごの銀での距離とクラッド材 1 エッジからスキャン終了までの距離とりがまりがある。このような何整を行うのは、前者を位置決めずる。このような何整を行うのは、前者を位置決めずる。このような何をを行うのは、前者を位置決めずる。このような何をで行うのは、前者を位置決めずる。このような何をで行うのは、前者を使明かなイメージセンチカメラ 4 の幅方向の概定の規定をなくすため、後者の位置決めがレンズ収差による測定表表的である。

• • •

一方イメージセンサカメラ14については、反射 光がイメージセンサカメラ14内に入ればよく特に 機関整の必要はない。

次にクラッド材1の基板部及びクラッド部の幅 を測定する手順について能明する。上述した如く イメージセンサカメラ 4 が位置決めされ、チープ ルロール 2 . 2 … の間転に伴ってクラッド材 1 が

次に 2 値化回路 6 において第 4 画に示す如き数 分債号を第 4 画に破綻で示すレベルで 2 値化して 第 5 回の如き 2 値化借号回を得る。第 5 回におい て 1 0 は (ア) の婦面位度、(10 は (ア) と (イ) と の境界位置を示す立上り信号、(10 は (イ) と (ウ) との境界位置、(10 は (ウ) の婦面位置を示す立下 り 1 6 号を示しており、これ以外の部分は 2 になる から基端部及びクラッド部のエッジ位置が正確に 校知できる。次に幅算出部 7 にて第 5 回の如き 2 値化信号回に基づきクラッド部 (イ)、基級部 (ア)、(ク)の各部分の個を算出する。

そして、その第出値はD/A 変換されて記録計 11にデジタル記録されると共に、判定面略12に入 力され、許容範囲を超えていれば、替報信号が警 報優13により表示される。

なお基根部及びクラッド部の幅測定の手順について述べたが、本発明機関では基根部とクラッド 部との境界位置が明確に表示されるので、クラッド部(A 4 層)のクラッド材金幅に対する位置ずれも同時に検出できることは勿論である。 設送される際に、光湖3からクラッド材1 裏面幅 方向に光が黒射され、イメージセンサカメラ(に てクラッド材1 変面が優康される。第3 図はイメ ージセンサカメラ 4 の振像(で 号 液形図の一例により ので、関中(ア)、(イ)、は外2 図ののの が即(イ)、 藝板部(ウ) の各級部分に対す り、 また(の) はスキャン関始点からクラッと り、 また(の) はスキャン関始点からクラッと ファンカ 1 エックカスキャン終了点までの部分(つまり 骨景)に対応している。

第3図の如き操像信号は厳分回路5に入力され、 微分回路6にて数分処理される。第4図は第3図 の構像信号を散分回路5にで数分して得られる数 分信号波形図であり、基級部及びクラッド前のエッジ位置(つまりクラッド付1の(ア)、(ウ) の境面位置と(ア)、(イ)及び(イ)、(ウ) の境界位置)を除く部分では、その数化量は輝度 レベルのパラツキだけなので数分すれば第4図に 示す如く金て0に近い値となる。

次に表面欠陥を検出する動作内容について説明 する。前述の悟測定手順と面様に、クラッド材1 表面がイメージセンサカメラはに頻像される。第 8回はその機像信号紋形図であり、図中(ア)。 (イ)、(ク)は第3回の対応と同じである。皮 に第8図の知き撮像信号は微分回路15に入力され、 微分回路15にて微分処理される。 毎?図は餌6関 の振像信号を嵌分回路15にて微分してほられる機 分信号波形図、第8図は第7図に示す散分輝度信 号線形を2値化取略18にて第7箇に破跡で示すレ ベルを値化して得られる2値化信号図である。1 ラッド付しの検査裏面が正常であれば、基級筋 (ア).の嫡頭位置、恭版部(ア) とクラッド部 (イ) との検界位置を夹々示す立上り信号(4)、(3) 及びクラッド部(イ)と基板部(ゥ)との境界位 置、基根部(ウ)の帰国位置を央ャ示す立下り信 号句。4回の立上りまたは立下り借号が見ら れるはずであるが、無8因には前記4個以外に立 下り信号印が検出されている。従って欠陥検出器

17にて、第7回に示す立下り借号回に並づいて益

特開昭62-137504 (6)

版部(7)に存在する表面欠陥が投出される。

そして裏面欠陥が欠陥検出額17に検出されると、 響程信号が警報器23に表示される。

尚、本実施例では二次元のイメージセンチカメ うにて福儀する場合について総明したが、一次元 のイメージセンサカメラにおいても同様に行える ことは勿論である。

〔効果〕

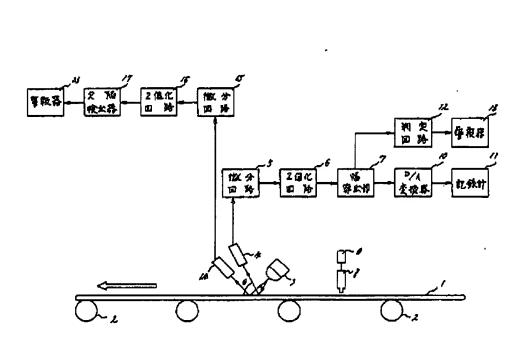
以上詳述した如く本発明装置では、クラッド付の反射光の輝度を表す指像信号の設分信号に基づき幅測定及び欠陥検出を行うので、輝度レベルのバラツ半に関係なく正確な幅測定または欠陥や出が可能である。またモデル値に合わせてイメージセンサカメラの位置合せを予め行うので、イメージセンサカメラのクラッド材幅方向の誤差が消失できる。更に基版郎、クラッド部の幅別定及び表面欠陥検出が間時に行える等本発明は低れた効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明装置の模式図、第2回はクラッ

ド付の糾視図、第3図、第6図は本色明装置に係るクラッド付の協康信号被形図、第4図、第7図は第3図、第6図の散分信号設形図、第5図、第8図は第4図、第7図の2位化処理信号図、第9図は関数数の視野の模式図、第10図、第13図は従来装置に係るクラッド付の提像信号波形図、第11図、第12図は同じく2位化処理信号図である。

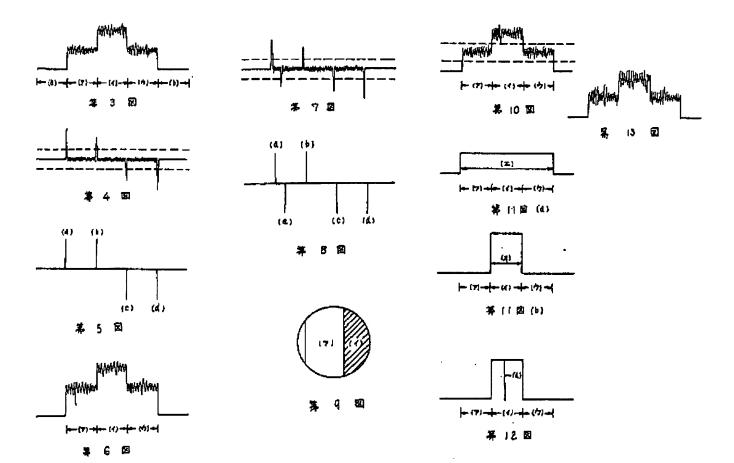
1 …クラッドは 2 …テープルロール 3 …先 線 4,14…イメージセンサカメラ 8 … 顕微鏡 8 … マイクロメータ



2 12

寒 1 四

特開昭62-13.7504 (6)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потиер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.